# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-98273

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)4月17日

H 01 L 33/00 21/316 33/00 N-7733-5F 6708-5F A-7733-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

59発明の名称

発光ダイオードの処理方法

②特 頭 昭62-256600

20出 頭 昭62(1987)10月12日

 修治

鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地 鳥取三洋電機株式会

社内

⑪出 願 人 三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

①出 願 人 鳥取三洋電機株式会社

鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地

邳代 理 人 弁理士 西野 卓嗣 外1名

### 明 細 誓

- 1. 発明の名称 発光ダイオードの処理方法
- 2. 特許請求の範囲
- 1) PN級合の蘇出した発光ダイオードを銀を含む郷電性接着剤で基台に固着する工程と、その発光ダイオードを81添加の溶液中に受費し引上げ、 熱処理をして発光ダイオード側面に酸化シリコン 絶縁膜を形成する工程とを具備した事を特徴とす る発光ダイオードの処理方法。
- 3. 発明の詳細な説明
  - イ) 産業上の利用分野

ロ) 従来の技術

従来より発光ダイオードは特開昭57-172782号公報の如く素子の表面安定性及び光取出 率向上のため発光ダイオード(素子)表面に絶縁 被腹を形成し、遅離性接着剤等で基台に固着して いた。そしてとのような発光ダイオードの絶縁被 膜として、特に発光ダイオードがガリウム化合物 である時化は、シリコン系被膜が楽子との密発性 等特性がよい事が知られている。

とのようなシリコン系被談を得る方法は化学気相成長法(CVD)等により形成するが。被談は特にはPB接合近傍に必要であり。とのためには素子を個別に分離したあとCVD装置内等に来子側面が露出するよう配列しなければならないなど。その作業は煩雑であつた。

しかも電極面にとの様な被膜が付着すると卓電性接着剤等との平通不良を生じることがあるので電極保護手段を設けなければならない。 この電極保護手段とは例えばレジストを予じめ塗布して破験形成後間をが出り、カイナーを表をするので被膜端離で別離等が生じあい。 ところが準理性接着剤等に多く合きれる銀は電流によって流れ出す。いわゆる銀マイグレーション現象を生じ、これが剝離した隙間を通つてPN接合に至ると短縮事故を生する。

八 発明が解決しようとする問題点

本発明は上述の点を考慮してなされたもので。 確実に被膜を素子表面に設けることのできる発光 メイオードの処理方法を提供するものである。

# 二) 問題点を解決するための手段

本発明においては基台に発光ダイオードを固 形した後に Bi添加溶液中に浸微し引上げた後熱処 型することで酸化シリコン 絶級 膜を形成するもの である。

#### ホ) 作 用

これによりばらばらんした素子の配列作素の様々 類雑の作業なしに額出した素子伽値には確実に被 膜が形成され。表面保設がなされ光取出率も向上 するが。さらに熱処理で※子の光光中心(発光に 寄与する不純物)の状態が安定し発光特性が向上 する。

## へ) 実施 例

以下本発明の実施例について説明する。

まず第1 凶に示すように、リードフレームとが 3 (ブリント基板の様な基合(I)上に発光ダイオード(2) リニを鍛べーストの様な導電性接着剤(3)で固着し、ワ た。

とのよりにして得た発光ダイオードは高温多型 環境下1000時間通電で輝度の劣化、銀マイグレー ションによる短絡事故の発生はロットあたり1 多 未満であつた。またその輝度は、被膜を設けると とで20~30 多高くなるのが一般的(例えば従 来の0 V D 法による B101 膜形成時も同様)であ るが、それを上廻る業子が多く得られた。これは 熟処弾によつてPN接合近傍の不純物が結晶格子 中で安定し、整合された不純物レベルを形成する ため、発光中心となる不純物器度が高くなつたも のと考えられる。

上述の例において 81 添加の溶液中にはノンプレヤ添加剤 (Ti、Ta、Oo など) ヤガラス質形成剤 (P、B、Ao など) を混入しておくと被膜の光学特性が向上し、より好ましい。

## ト) 発明の効果

以上の如くにより素子を値別に分離したあとの 再配列等の煩雑な作業や被膜剝離による銀マイグ レーション事故などを伴なうことなく素子に被膜 が形成でき、素子の表面保護、輝度向上を行うこ イヤボンド細根(1)で配線を施とす。とれは発光ダイオードウェハをシートに貼り。これをダイシングやプレーキングで個々の発光ダイオード素子に分割し、1つ1つの素子をシートから剝離させ作ら基台上にペレットボンドをするという半導体の通常の工程を利用すればよい。この様々発光ダイオード(2)は基台(1)個から電極型」。P相四、N M 四、N - GaP サプストレイト(24、 電極間の如く、P N 接合例が卓電性接着剤(3)から100μm 以内の近いところに位置するものであつてもかまわない。

とができる。

# 4. 図面の無単な説明

第1 図及び第2 図は本発明実施例に係る発光ダイオードの説明図である。

(1) - 基台。(2) - 発光ダイオード。(3) - 源電性接 獲剤。(4) - ワイヤポンド細線。

> 出願人 三样電機株式会社 外1名 代理人 弁理士 西 野 卓 嗣 (外1名)

